

Olympus LMPLN5XIR 5X NIR-Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus LMPLN5XIR 5XNIR Objective

Produkt **#90-480** NEU **3 In Stock**

-

1

+

€3.615^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.615,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
LMPLN5XIR	
Modellnummer:	
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):	
Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	
Typ:	
Infinity Corrected	
Art:	

Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
4.40	Bildfeld (mm):
21.50	Länge ohne Gewinde (mm):
24.00	Max. Durchmesser (mm):
55	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
N/A	Kompatible Deckglasdicke (mm):
36.00	Brennweite BW (mm):
5X	Vergrößerung:
0.10	Numerische Apertur NA:
3.35	Auflösung (µm):
27.50	Tiefenschärfe (µm):
23.00	Arbeitsabstand (mm):
400 - 1600	Wellenlängenbereich (nm):
22	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Lange Arbeitsabstände reduzieren das Risiko, die Proben zu beschädigen
- Korrekturring zur Anpassung an die Probendicke
- Ideal für die Inspektion von Siliziumwafern

Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich bieten eine hohe Transmission zwischen 700 und 1600 nm, was sie in Verbindung mit einer NIR-Tubuslinse zu einer hervorragenden Wahl für die Nahinfrarot-Mikroskopie macht. Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände aus, was das Risiko, Proben zu beschädigen, verringert. Sie unterstützen Beobachtungen bis zur Sehfeldzahl 22. Vergrößerungen von 20X und höher verfügen über einen Korrekturring, um Aberrationen in Abhängigkeit von der Dicke des zu prüfenden Glas- oder Siliziumsubstrats zu korrigieren. Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich sind ideal für die Inspektion von Silizium-Wafern geeignet, um die innere Struktur auf Defekte zu untersuchen.

Technische Informationen



LMPLN5XIR Transmission Graph

